

令和7年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 セッション日程（前日・1日目）

会場	前日： 2025年 9月2日（火）	1日目：2025年9月3日（水）					
		午前 1	午前 2	昼休み	午後 1	午後 2	午後 3
F会場 （大会場）							
交流棟 501 （252名）							
A会場 教室棟 301 （168名）		3-A-a1 8:45-10:15 誘電・絶縁材 料 I (6)	3-A-a2 10:30-12:05 誘電・絶縁 材料 II※ (6)	3-F-p0 12:00-13:00 【特別企画】 企業セッション ランチョンセミ ナー1		3-A-p1 14:45-18:00 【企画セッションI】 構造制御・評価・複合化による有 機材料ベース次世代デバイス技術 の最前線	
B会場 教室棟 303 （144名）			3-B-a2 10:30-11:30 パルスパワー (4)		3-B-p1 14:45-15:35 教育・研究、 電気技術史※ (3)	3-B-p2 16:00-17:40 電磁界理論 電磁環境 ※ (6)	
C会場 教室棟 404 （144名）			3-C-a2 10:30-11:45 磁性材料・ 磁気応用・ マイクロ磁気I (5)		3-C-p1 14:45-18:00 【企画セッションIII】 ナノスケール磁性材料の創製と磁 気デバイス応用に関する研究開発 動向		
D会場 教室棟 405 （120名）		3-D-a1 8:45-12:00 【特別企画セッションII】 Advanced Nanomaterials and Devices			3-D-p1 14:45-18:00 【特別企画セッションIII】 若手技術者のための未来創造 フォーラム		
P会場 教室棟 302 （180名）				3-P1 13:00-14:30 ポスター セッション (51)			
企業 フース 3F廊下		9:00-16:30 企業展示					
予備室2 教室棟 407 （120名）		8:45-18:00 休憩室					

（※印は、A部門論文賞、論文奨励賞受賞記念講演を含むセッション。カッコ内はセッション内の発表件数）

令和7年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 セッション日程（2日目）

会場	2日目：2025年9月4日（木）					
	午前 1	午前 2	昼休み	午後 1	午後 2	午後 3
F会場 （大会場）			4-F-p0 12:00-13:00 【特別企画】 企業セッション ランチョンセミ ナー2	4-F-p1 13:15-18:05 【特別企画セッションIV・V・VI】 招待講演、部門間連携、授賞式		
交流棟 501 （252名）						
A会場 教室棟 301 （168名）	4-A-a1 8:45-10:15 誘電・絶縁 材料 III (6)	4-A-a2 10:30-11:50 誘電・絶縁 材料 IV※ (5)				
B会場 教室棟 303 （144名）	4-B-a1 9:00-10:00 プラズマI (4)	4-B-a2 10:30-11:30 プラズマII (4)				
C会場 教室棟 404 （144名）	4-C-a1 8:45-10:00 磁性材料・ 磁気応用・ マイクロ磁気 II (5)	4-C-a2 10:30-11:45 磁性材料・ 磁気応用・ マイクロ磁気 III (5)				
D会場 教室棟 405 （120名）	4-D-a1 8:45-12:00 【企画セッションII】 電力機器・設備の絶縁診断および 劣化・異常判定法の最新動向					
P会場 教室棟 302 （180名）						
企業 フース 3F廊下	9:00-16:30 企業展示					
予備室2 教室棟 407 （120名）	8:45-18:00 休憩室					

（※印は、A部門論文賞、論文奨励賞受賞記念講演を含むセッション。カッコ内はセッション内の発表件数）

令和7年 電気学会 基礎・材料・共通部門大会 セッション日程（3日目）

会場	3日目：2025年9月5日（金）				
	午前 1	午前 2		午後 1	午後 2
F会場 （大会場）					
交流棟 501 （252名）					
A会場 教室棟 301 （168名）	5-A-a1 8:45-10:00 誘電・絶縁 材料 V (5)	5-A-a2 10:30-12:00 誘電・絶縁 材料 VI (6)			
B会場 教室棟 303 （144名）	5-B-a1 8:45-10:00 放電基礎I (5)	5-B-a2 10:30-11:45 放電基礎II (5)			
C会場 教室棟 404 （144名）	5-C-a1 9:00-10:00 計測 I (4)	5-C-a2 10:30-11:30 計測 II (4)			
D会場 教室棟 405 （120名）	5-D-a1 8:45-12:00 【特別企画セッションI】 えれき塾；A部門におけるSTEAM 型イベントの企画とそのコンデ ンツの展開				
P会場 教室棟 302 （180名）					
企業 フース 3F廊下	9:00-12:00 企業展示		12:00-14:30 企業展示 （予備）		
予備室2 教室棟 407 （120名）	8:45-12:00 休憩室				

セッション日程（後日）

会場	後日：2025年 9月6日（土）	
F会場 （大会場）		
交流棟 501 （252名）		
A会場 教室棟 301 （168名）		
B会場 教室棟 303 （144名）		
C会場 教室棟 404 （144名）		
D会場 教室棟 405 （120名）		
P会場 教室棟 302 （180名）		
企業 フース 3F廊下		
予備室2 教室棟 407 （120名）	社会連携委員会 9:00-10:00 準備・受付	
	10:00-11:30 電気理科 体験教室	
	（定員:24）	